

光学投影测量技术十二



作者：胡贤惠编著，栗祐

出版社：北京：国防工业出版社

出版日期：1984.12

总页数：110

说明：登录教客网 (<https://www.jiaoke.com/book/detail/10894937.html>) 查找全本阅读方式

光学投影测量技术十二 评论地址：<https://www.jiaoke.com/book/detail/10894937.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaoke.com/book/detail/10894937.html>

书名：光学投影测量技术十二